
VT-002

고정밀 밀도측정기 개발 연구

유신재, 김정형, 성대진, 신용현, 김대웅

한국표준과학연구원

본발표는 공정용 플라즈마 밀도측정에 있어 정확하기로 알려져 있는 컷오프 프로브의 작동원리 및 개발 현황에 대한 review를 함.

Keywords: 컷오프 프로브